

摩擦変動の統計解析に基づくRFスパッタ高分子コーティング膜の摩擦損傷過程の研究

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2022-12-16 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: Yamada, Yoshinori メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24517/00067867

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



摩擦変動の統計解析に基づくRFスパッタ高分子コーティング膜の摩擦損傷過程の研究

Research Project

All



Project/Area Number

62750059

Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation Type

Single-year Grants

Research Field

機械材料工学

Research Institution

Kanazawa University

Principal Investigator

山田 良穂 金沢大学, 工学部, 助手

Project Period (FY)

1987

Project Status

Completed (Fiscal Year 1987)

Budget Amount *help

¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)

Fiscal Year 1987: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)

URL: <https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-62750059/>

Published: 1987-03-31 Modified: 2016-04-21